### LAMINATED DIRECTIONAL COUPLER

Publication number: JP9116312 Publication date: 1997-05-02

Inventor: FUJIKI YASUHIRO

Applicant: MURATA MANUFACTURING CO

Classification:

H01P3/08; H01P5/18; H01P3/08; H01P5/16; (IPC1-7):

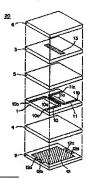
H01P5/18; H01P3/08

- European: Application number: JP19950270789 19951019 Priority number(s): JP19950270789 19951019

Report a data error here

#### Abstract of JP9116312

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the mass productivity of a compact laminated directive coupler by laminating together the 1st to 3rd dielectric layers including a pair of microstrip line electrodes, a ground electrode and a secondary coupling strip electrode respectively and placing the secondary coupling strip electrode opposite to a prescribed part of a pair of microstrip line electrodes. SOLUTION: The coupler consists of a dielectric layer 1 having a pair of microstrip line electrodes 10 and 11 formed on its surface, a dielectric layer 2 having a ground electrode 12 formed on its surface, a dielectric layer 3 having a secondary coupling strip electrode 13 formed on its surface, the intermediate dielectric layers 4 and 5, and a protection dielectric layer 6. The electrode 13 is placed at the center part of the layer 3 and opposite to the 1/4 wavelength parts 10a and 11a of the electrodes 10 and 11 to secure the distributted connection (secondary connection). The layers 1 to 6 are laminated together to include the electrodes 10 to 13 and also to place the layer 4 between layers 1 and 2 and the layer 5 between layers 1 and 3 respectively. Then plural external electrodes are provided on the side face of such a lamination structure of layers 1 to 6.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開平9-116312

(43)公開日 平成9年(1997)5月2日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		徽別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H01P	5/18			H01P	5/18	1	
	3/08				3/08		

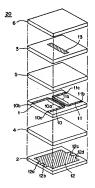
		香里用水	水桶水 前水头00数1 OL (主 5 具)		
(21)出願番号	<b>特顧平7-270789</b>	(71)出源人	000006231 株式会社村田製作所		
(22)出顧日	平成7年(1995)10月19日		京都府長岡京市天神二丁目26番10号		
V, plantin	1,24, 1,4,-,-,-,-	(72) 発明者	藤木 康裕 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内		
		(74) (P-198 J	弁理士 森下 武一		

## (54) 【発明の名称】 積層型方向性結合器

### (57)【要約】

【課題】 量産し易く、小型形状の積層型方向性結合器 を得る。

【解決手段】 方向性結合器20は、1/4波長部分1 Oa, 11aを有した一対のマイクロストリップライン 電極10,11を表面に形成した誘電体層1と、グラン ド電極12を表面に形成した誘電体層2と、2次結合用 ストリップ電極13を表面に形成した誘電体層3とを備 えている。2次結合用ストリップ電極13は一対のマイ クロストリップライン電極10,11に対向している。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対のマイクロストリップライン電極を 表面に設けた第1誘電体層と、

グランド電極を表面に設けた第2誘電体層と、

前記一対のマイクロストリップライン電極の所定の部分 に対向した2次結合用ストリップ電極を表面に設けた第 3誘電体層と、

前記第1、第2及び第3誘電体層を積み重ねて構成した 積層体側面に設けられた複数の外部電極とを備え、

前記一対のマイクロストリップライン電極及び前記グランド電極の端部がそれぞれ前記積層体側面に引き出されて前記外部電極に接続していること.

を特徴とする積層型方向性結合器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、積層型方向性結合器、特に、携帯電話等の無線通信機器等に組み込まれて使用される積層型方向性結合器に関する。

#### [0002]

【従来の技術】線線機や B 受信器等では、高線積化技 係を利用して小型電量化で実現できるマイクロストリ アが用いられるようになっている。ここに、方向性結合 器は、伝送線を流れているマイクロ波電力のうち、一方 向に進む電力に欠け此倒した出力を、進方向に進むもの には頭係なく取り出すマイクロ波電影条子である。

#### [0003]

【発明が終決しようとする課題】しかしながら、携帯電話等で用いられる方向性結合書では、その量産性と小型 化が重要な課題となっており、より一層の量産性と小型 化が要求されるようになっている。そこで、本発明の目 的は、量産し易く、小型形状の積層型方向性結合器を提 供することにある。

### [0004]

【觀題を解除するための手段】以上の目的を適成するため、本発明に係る積極型方向性結合器は、(a) 一対のマイクロストリップライン電極を表面に設けた第2誘電体層と、(b) グランド電極を表面に設けた第2誘電体層と、(c) 第2回上列のマイクロストリップライン電極を表面に設けた第3誘電体層と、(c) 第3誘電体層を乗止れて満皮した積極体側面に対りた第3誘電体層を重止て満皮した積極体側面に対りた第3誘電体層を重止な、(e) 第記一対のマイクロストリップライン電極及び前記グランド電極の端部が、それを表面に積極機関に引き出されて第20外部電極を接続していること。を特徴とする。ここに、20結合用 ストリッで電極は、一対のマイクロストリップライン電極 大力を指数を指数として、20結合用 ストリッで電極は、一対のマイクロストリップライン電極の1/4 ※採船分の所定の部分に対向している。

#### [0005]

【作用】第1及び第3誘電体層の層厚を任意に設定する ことにより、一対のマイクロストリップライン電極と2 次結合用ストリップ電極との距離が任意に決められ、一 対のマイクロストリップライン電極間の結合度が調整さ れると共に、一対のマイクロストリップライン電極とグ ランド電極との距離も任意に決められ、方向性結合器の 特性インピーダンスが顕彰される。

【0006】さらに、2次結合用ストリップ電極を一対 のマイクロストリップライン電極の所定の部分に対向さ せることにより、2次結合用ストリップ電極と一対のマ イクロストリップライン電極の対向面積が変化し、一対 のマイクロストリップライン電極間の結合度が調整される。

#### [0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る積層型方向性 結合器の実施形態について添付四面を参照して説明寸 。各実施形態において、同一部品及び同一部分には同 じ符号を付した。また、各実施形態は個産の場合につい て説明するが、量産の場合にはマザー造板に複数個の方 向性結合器を形成した状態で生産される。

【0008】【第1集施邦線、図1〜図3]図1に示す ように、積層型方向性結合第20は、一対のマイクロス トリップライン電艦10、11を表面に形成した誘電体層 層1と、グランド電艦12を表面に形成した誘電体層 と、2次結合用ストリップ電艦13を表面に形成した時電 体層3と、い力へ電艦も表面に形成している。 は振着3と、い力へ電艦も表面に形成している。 は所電な機関1〜5弦、セラミック材料からなり、 より異体的に似刻ではマラマックリーンシートからな る。各電艦10〜13はAg、AgーPd、Cu等から なり、印測法やスパックリング法や真空蒸着法等の手段 にて形成される。

【0009】一州のマイクロストリップライン電転10、11は、誘電体用1の中央部にて近接速置された面線形状の1/4波長部分10a、11aは、方向性結合器2の中心被長の1/4の長さを持ち、この部分10a、11aにおいてマイクロストリップライン電板10と1が分配結合(一次結合)している。マイクロストリップライン電板10と1的の両端部10b、10cは誘電外間の手前側の辺に露出し、マイクロストリップライン電板110両端部11b、11cは興間の辺に露出していた。

【0010】グランド電監12は諸電米層2の緑磁を映 残して広面積に形成されている。グランド電艦12の一 方の端部12a,12bは誘電水層2の手前側の辺に露 出し、他方の端部12c,12dは興制の辺に露出している。2次結合用ストリップ電極13は誘電水層3の中 火線を配置され、1/4被天部分10a,11 a)と響しい長さで、かつ1/4被天部分10a,11 aに対向するだけの幅を有した直線形状をしている。こ の2次結合用ストリップ電艦13は1/4波天部分10 a、11 aに対向して分布結合(二次結合)する。 [00 11] 以上の誘電体層1~6は、電極10~13 が積層体内部に配設されるように、かつ、層1と層2の間に層4を、層1と層2の間に層5を配設させて、図2 に示す順に標準8七名。次に、積度株構体の手割製価に外部電極15a、15f、15c、15 はが形成され、奥側端面に外部電極15a、15f、15c、15 はが形成され、奥の送れた後、板皮された後、板皮された後、板皮されたり、低されたりでは高さいである。 四2において名僧1~6の界面には実際には区分は後が生じることはない。なお、外部電極15a~15 はは関係を挽成した後に形成してもよい。

【0012】外部電極15a, 15dはそれぞれマイク ロストリップライン電極10の端部10b, 10cに電 気的に接続し、外部電極15b、15cはそれぞれグラ ンド電極12の端部12a, 12bに電気的に接続し、 外部電極15e, 15hはそれぞれマイクロストリップ ライン電極11の端部11c.11bに電気的に接続 し、外部電極15f,15gはそれぞれグランド電極1 2の端部12c, 12dに電気的に接続している。 【0013】以上のように、誘電体層1~6をそれぞれ 別個に作成した後、積層圧着して外部電極を形成するこ とによって容易に表面実装タイプの積層型方向性結合器 20が得られるので、量産し易い、また、得られた方向 性結合器20は、誘電体層3,5の層厚を任意に設定す ることによってマイクロストリップライン電極10,1 1と2次結合用ストリップ電極13との距離は任意に決 められ、マイクロストリップライン電極10と11間の 結合度を調整することができる。一方、誘電体層1.4 の層厚を任意に設定することによってマイクロストリッ プライン電極10,11とグランド電極12との距離は 任意に決められ、方向性結合器20の特件インピーダン スを調整することができる。さらに、誘電体層1,3, 4、5のトータル層厚を一定値に抑え、層1と4のトー タル層厚と層3と5のトータル層厚の比を任意に変える ことによって、方向性結合器20の厚み寸法を変えない

【0015】[第2実施形態、図4]図4に示すよう

に、積壓力向性結合器 30は、前配剤 1実施形態の方 向性結合器 20において、誘電体層 1と誘電体層 30時 層位置を入れ替えたものである。この方向性結合器 3 6第 1実施形態と同葉の併用効果を奏する、誘電体層 1、5の層厚を低に設定することによって、マイクロ ストリップライン電艦 10、11と2次結合用ストリッ 7電極 13との距離は任憲に決められ、マイクロストリップライン電艦 10、11間の結合度を調整することが できる。一方、誘電体層 1、3、4、5の層厚を任意に 設定することによって、マイクロストリップライン 1、11とグランド電極 10と21間の結合度と調整することができる。 1、11とグランド電極 10との距離は任意に決めら れ、方向性結合器 3 0の特性インビーグンスを調整する ことができる。

【0016】【第字集施財態 図5)図5に示すように、精繁型方向性結合器40は、2次結合用ストリップ電格41を、1/4波長部か10a、11aの中央部のみに対向するように矩形状に設計したものである。これにより、2次結合用ストリップ電格41と1/4波長部分10a、11aの対向随時が、前記第1実施形態の方向性結合器20と同様の中間、効果に加え、更に2次結合用ストリップ電極によってイクロストリップライン電極10、11間の結合度を割整することができると同時に、より優れた方向性が得ちれる。

【0017】【第4実施形態、図6〕図6に示すよう に、積層型方向性結合器50は、二つの2次結合用スト リップ電像51a、51bを、1/4波長部分10a、 11aの開端部のみに対向するように矩形状に設計した ものである。これにより、前記第1実施形態の方向性結 合器50と同様の作用効果に加え、更に2次結合用スト リップ電極によって、マイクロストリップライン電極1 0、11間の結合度を調整することができると同時に、 より酸化た方伸近が得られる。

【0018】 [他の実施形態] なお、本発明に係る積層型方向性結合器は前記実施形態に限定するものではなく、その要旨の範囲内で種々に変更することができる。前記実施形態の保護用誘電体層は必らずしも必要なものではなく、仕様により省略することができる。

[0019]また、誘電体層の材料としては、セラミック以外に、ガラスエポキシやガラスファ楽等からなる樹脂であってもよい、セラミックはガラスエポキン樹脂等と比較して誘電損失が小さく、方向性結合器の電力損失が抑制されるという利点があり、また、放熱効果に優れていることによって方向性結合器を一層小型にすることができる。

【0020】さらに、中間用誘電体層は、必ずしも必要 としないが、用いる場合には単層で、あるいは複数層重 ねて用いればよい。

[0021]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に よれば、一対のマイクロストリップライン電極を表面に 設けた第1誘電体層、グランド電極を表面に設けた第2 誘電体層及び2次結合用ストリップ電極を表面に設けた 第3誘電体層を積層したので、一対のマイクロストリッ プライン電極間の結合度と方向性結合器の特性インピー ダンスを容易に調整することができる。

【0022】さらに、2次結合用ストリップ電極を一対 のマイクロストリップライン電極の所定の部分に対向さ せることにより、2次結合用ストリップ電極と一対のマ イクロストリップライン電極との対向面積が変化し、一 対のマイクロストリップライン電極間の結合度をより一 層微調整することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る積層型方向性結合器の第1実施形 態を示す分解斜視図。

【図2】図1に示した精層型方向性結合器の外額を示す 斜視図.

【図3】図2に示した積層型方向性結合器を用いたRF 送信回路を示す電気回路図。

【図4】本発明に係る精層型方向性結合器の第2実施形

態を示す分解斜視図。

【図5】本発明に係る積層型方向性結合器の第3実施形 態を示す分解斜視図。

【図6】本発明に係る積層型方向性結合器の第4実施形 態を示す分解斜視図。

# 【符号の説明】

- 1…誘雲体層(第1誘雲体層)
- 2…誘電体層(第2誘電体層)
- 3…誘電体層 (第3誘電体層)
- 4,5…中間用誘電体層
- 10、11…マイクロストリップライン電極
- 12…グランド電極
- 13…2次結合用ストリップ電極
- 15a~15h…外部電極
- 20…積層型方向性結合器
- 30…積層型方向性結合器
- 40…積層型方向性結合器 41…2次結合用ストリップ電極
- 50…積層型方向性結合器
- 51a, 51b…2次結合用ストリップ電極

